**Załącznik nr 7**

**do Zarządzenia Rektora nr 10/12**

**z dnia 21 lutego 2012r.**

**KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU**

|  |  |
| --- | --- |
| Kod modułu |  |
| Nazwa modułu | **Ochrona własności intelektualnej** |
| Nazwa modułu w języku angielskim | **Protection of intellectual property** |
| Obowiązuje od roku akademickiego | **2012/2013** |

1. **USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW**

|  |  |
| --- | --- |
| Kierunek studiów | **Budownictwo** |
| Poziom kształcenia | **II stopień**  *(I stopień / II stopień)* |
| Profil studiów | **ogólnoakademicki**  *(ogólno akademicki / praktyczny)* |
| Forma i tryb prowadzenia studiów | **stacjonarne**  *(stacjonarne / niestacjonarne)* |
| Specjalność |  |
| Jednostka prowadząca moduł | **Centrum Dydaktyczno-Badawcze Ochrony Własności Intelektualnej** |
| Koordynator modułu | **dr Magdalena Kotulska** |
| Zatwierdził: | **Dr hab. inż. Jerzy Z. Piotrowski** |

1. **Ogólna charakterystyka przedmiotu**

|  |  |
| --- | --- |
| Przynależność do grupy/bloku przedmiotów | **HES**  *(podstawowy / kierunkowy / inny HES)* |
| Status modułu | **obowiązkowy**  *(obowiązkowy / nieobowiązkowy)* |
| Język prowadzenia zajęć | **język polski** |
| Usytuowanie modułu w planie studiów - semestr | **semestr III** |
| Usytuowanie realizacji przedmiotu w roku akademickim | **semestr letni**  *(semestr zimowy / letni)* |
| Wymagania wstępne | *(kody modułów / nazwy modułów)* |
| Egzamin | **nie**  *(tak / nie)* |
| Liczba punktów ECTS | **1** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Forma prowadzenia zajęć** | **wykład** | **ćwiczenia** | **laboratorium** | **projekt** | **Inne** |
| **w semestrze** | **15** |  |  |  |  |

1. **Efekty kształcenia i metody sprawdzania efektów kształcenia**

|  |  |
| --- | --- |
| **Cel modułu** | Celem przedmiotu jest przekazanie studentom zaawansowanej wiedzy z zakresu ochrony autorskoprawnej oraz ochrony własności przemysłowej, przekazanie im związanych z tym umiejętności i wykształcenie określonych kompetencji społecznych. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Symbol efektu** | **Efekty kształcenia** | **Forma prowadzenia zajęć**  *(w/ć/l/p/inne)* | **odniesienie do efektów kierunkowych** | **odniesienie do efektów obszarowych** |
| **W\_01** | Ma wiedzę nt. źródeł i struktury prawa własności intelektualnej. Zna zasady ochrony autorskoprawnej i ochrony własności przemysłowej. Rozumie znaczenie tych systemów ochrony dla współczesnej gospodarki opartej na wiedzy. Potrafi zdefiniować podstawowe pojęcia i instytucje prawne oraz dokonać interpretacji norm prawnych z zakresu ochrony autorskoprawnej i ochrony własności przemysłowej. Wie jak stosować przepisy z tej dziedziny prawa w typowych sytuacjach faktycznych. | wykład | B2\_W18 | T2A\_W08  T2A\_W10 |
| **U\_01** | Potrafi w odpowiedzialny sposób korzystać z utworów, baz danych i innych źródeł. Potrafi łączyć uzyskane informacje, dokonywać ich analizy i interpretacji, formułować i uzasadniać opinie. Umie ubiegać się o ochronę przedmiotów własności przemysłowej i efektywnie współpracować w tym zakresie z rzecznikiem patentowym. Potrafi chronić wytwory swojej pracy twórczej. | wykład | B2\_U03  B2\_U06 | T2A\_U08  T2A\_U16  T2A\_U18  T2A\_U01  T2A\_U02  T2A\_U04  T2A\_U12  T2A\_U13 |
| **U\_02** | Potrafi przy rozwiazywaniu technicznych problemów w sprawach budowlanych dostrzegać ich aspekty prawne. Potrafi znaleźć, ocenić i wykorzystać nowe rozwiązania w zakresie materiałów, elementów, metod projektowania i konstruowania obiektów budowlanych. | wykład | B2\_U17 | T2A\_U02  T2A\_U03  T2A\_U04  T2A\_U05  T2A\_U08  T2A\_U11  T2A\_U15  T2A\_U16  T2A\_U17 |
| **K\_01** | Studiuje, na podstawie dokumentacji patentowej i literatury technicznej rozwój interesujących go dziedzin techniki. Śledzi opisy patentowe, opisy wzorów użytkowych, literaturę prawa własności intelektualnej oraz orzecznictwo sądowe z tego zakresu. | wykład | B2\_K03  B2\_K06 | T2A\_K01  T2A\_K04 |
| **K\_02** | Potrafi pracować zespołowo i postępować etycznie oraz zgodnie z prawem w ramach wyznaczonych ról organizacyjnych i społecznych. | wykład | B2\_K01  B2\_K02 | T2A\_K01  T2A\_K03  T2A\_K04  T2A\_K05 |

**Treści kształcenia:**

1. Treści kształcenia w zakresie wykładu

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr wykładu** | **Treści kształcenia** | **Odniesienie do efektów kształcenia dla modułu** |
| 1. | **Pojęcie prawa własności intelektualnej i jego miejsce w systemie prawnym**   * Pojęcie własności intelektualnej * Struktura wewnętrzna * Interdyscyplinarność prawa własności intelektualnej * Modele ochrony dóbr intelektualnych * Funkcje prawa własności intelektualnej * Źródła prawa własności intelektualnej | W\_01 |
| 2. | **Prawo autorskie i prawa pokrewne**   * Utwór jako przedmiot prawa autorskiego * Wyłączenia spod ochrony * Bazy danych * Podmioty prawa autorskiego * Autorskie prawa osobiste i majątkowe * Rodzaje praw pokrewnych | W\_01  U\_01  U\_02  K\_02 |
| 3. | **Ochrona praw autorskich**   * Rodzaje, treść i zakres praw autorskich * Dozwolony użytek cudzych utworów * Cywilnoprawna ochrona autorskich praw osobistych * Cywilnoprawna ochrona autorskich praw majątkowych * Odpowiedzialność karna z tytuł naruszenia praw autorskich | W\_01  U\_01  U\_02  K\_01  K\_02 |
| 4. | **Plagiat i zagadnienia szczegółowe związane z prawem autorskim**   * Istota plagiatu * Odpowiedzialność prawna z tytułu popełnienia plagiatu * Odpowiedzialność dyscyplinarna studentów szkół wyższych z tytułu popełnienia plagiatu * Ochrona programów komputerowych | W\_01  U\_01  U\_02  K\_01  K\_02 |
| 5. | **Prawo patentowe i prawo wzorów użytkowych – zagadnienia wspólne**   * Przedmioty ochrony * Przesłanki zdolności patentowej i ochronnej * Treść patentu oraz treść prawa ochronnego na wzór użytkowy * Umowy dotyczące wynalazków i wzorów użytkowych | W\_01  U\_01  U\_02  K\_01  K\_02 |
| 6. | **Tryb ubiegania się o ochronę wynalazków i wzorów użytkowych**   * Zgłaszanie wynalazków i wzorów użytkowych * Rozpatrywanie zgłoszeń patentowych * Udzielanie tytułów ochronnych * Rola rzecznika patentowego w postępowaniu przed UP RP | W\_01  U\_01  U\_02  K\_01  K\_02 |
| 7. | **Prawo wzorów przemysłowych i topografii układów scalonych**   * Przesłanki zdolności rejestrowej wzoru przemysłowego i TUS * Procedura rejestracji wzoru przemysłowego i TUS w Polsce * Treść prawa z rejestracji wzoru przemysłowego i TUS | W\_01  U\_01  U\_02  K\_01  K\_02 |
| 8. | **Prawo oznaczeń odróżniających**   * Pojęcie, funkcje i rodzaje znaków towarowych * Prawo ochronne na znak towarowy – sposób nabycia, treść | W\_01  U\_01  U\_02  K\_01  K\_02 |

**Metody sprawdzania efektów kształcenia**

|  |  |
| --- | --- |
| **Symbol efektu** | **Metody sprawdzania efektów kształcenia**  *(sposób sprawdzenia, w tym dla umiejętności – odwołanie do konkretnych zadań projektowych, laboratoryjnych, itp.)* |
| **W\_01** | **Kolokwium zaliczeniowe**  Student, aby uzyskać ocenę dobrą, powinien znać źródła, strukturę i podstawowe normy prawne z zakresu ustawodawstwa dotyczącego własności intelektualnej. Aby uzyskać ocenę bardzo dobrą, powinien dodatkowo umieć dokonać interpretacji przepisów prawnych ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy – prawo własności przemysłowej w zakresie dotyczącym ochrony utworów, wynalazków, wzorów użytkowych i innych przedmiotów własności przemysłowej; znać i rozumieć związek tej dziedziny prawa z rozwojem gospodarczym i postępem cywilizacyjnym. |
| **U\_01**  **U\_02**  **K\_01** | **Kolokwium zaliczeniowe**  Student, aby uzyskać ocenę dobrą lub bardzo dobrą powinien potrafić:   * Rozwiązać określony problem prawny (kazus) * Zaliczyć sprawdzian testowy * Opracować podanie o udzielenie patentu lub prawa ochronnego na wzór użytkowy * Sporządzić pismo procesowe w sprawie z zakresu ochrony dóbr intelektualnych * Na podstawie zbadania opisów patentowych dokonać analizy rozwiązania konkretnego problemu technicznego |
| **K\_02** | **Projekt grupowy –** ocena na podstawie wykonanych prac i roli studenta w zespole badawczym  Student, aby uzyskać ocenę dobrą, powinien dobrze współpracować i pracować w grupie, aktywnie uczestniczyć w przygotowywaniu projektów grupowych. Aby uzyskać ocenę bardzo dobrą, powinien dodatkowo przejmować inicjatywę podczas prac w grupie oraz być w stanie sprawnie przygotować i prowadzić prace nad projektem. |

1. **Nakład pracy studenta**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Bilans punktów ECTS** | | |
|  | **Rodzaj aktywności** | **obciążenie studenta** |
| 1 | Udział w wykładach | **15** |
| 2 | Udział w ćwiczeniach |  |
| 3 | Udział w laboratoriach |  |
| 4 | Udział w konsultacjach (2-3 razy w semestrze) | **3** |
| 5 | Udział w zajęciach projektowych |  |
| 6 | Konsultacje projektowe | **2** |
| 7 | Udział w egzaminie |  |
| 8 |  |  |
| 9 | **Liczba godzin realizowanych przy bezpośrednim udziale nauczyciela akademickiego** | **20**  *(suma)* |
| 10 | **Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego**  *(1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta)* | **0,7** |
| 11 | Samodzielne studiowanie tematyki wykładów | **5** |
| 12 | Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń |  |
| 13 | Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów | **3** |
| 14 | Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów |  |
| 15 | Wykonanie sprawozdań |  |
| 15 | Przygotowanie do kolokwium końcowego z laboratorium |  |
| 17 | Wykonanie projektu lub dokumentacji | **2** |
| 18 | Przygotowanie do egzaminu |  |
| 19 |  |  |
| 20 | **Liczba godzin samodzielnej pracy studenta** | **10**  *(suma)* |
| 21 | **Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach samodzielnej pracy**  *(1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta)* | **0,3** |
| 22 | **Sumaryczne obciążenie pracą studenta** | **30** |
| 23 | **Punkty ECTS za moduł**  *1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta* | **1** |
| 24 | **Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym**  *Suma godzin związanych z zajęciami praktycznymi* | **10** |
| 25 | **Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym**  *1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta* | **0,3** |

1. **Literatura**

|  |  |
| --- | --- |
| Wykaz literatury | 1. Adamczak A., du Vall M. (red.), *Ochrona własności intelektualnej*, wyd. UOTT UW, Warszawa 2010 2. Barta J., Markiewicz R., *Prawo autorskie*, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2008 3. Czajka D., *Ochrona praw twórców i producentów. Prawo autorskie i prawa pokrewne*, wyd. EWSPiA Warszawa 2010 4. du Vall M., *Prawo patentowe*, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2008 5. Nowińska E., Promińska U., du Vall M., *Prawo własności przemysłowej*, wyd. 5, Lexisnexis, Warszawa 2011 6. Sieńczyło-Chlabicz J. (red.), *Prawo własności intelektualnej*, wyd. LexisNexis, Warszawa 2011 7. Szewc A., Jyż G., *Prawo własności przemysłowej*, wyd. 2, C.H. Beck, Warszawa 2011 |
| Witryna WWW modułu/przedmiotu |  |